激光立体成形锆基块体非晶合金的组织特征

张莹1林鑫1杨高林1胡桥1杨海欧1李鹏2

(¹西北工业大学凝固技术国家重点实验室,陕西西安710072) ²陕西省摩擦焊接工程技术重点实验室,陕西西安710072)

摘要 以商用纯锆为基材,采用激光立体成形技术分别沉积了单层和多层 Zr₅₅ Al₁₀ Ni₅ Cu₃₀ 非晶合金,并对沉积层 及其基体界面区域的成分和组织结构进行了分析。结果表明,沉积层主要由非晶构成,晶化程度随着沉积层数的 增加无显著增加;沉积层的晶化主要存在于每一层的热影响区,近层间和道间搭接部分晶化最为严重,并且层间的 晶化比道间的更显著;沉积层与基体的结合方式为冶金结合,在基体和沉积层间存在一薄层过渡区,其最大厚度仅 为 35 μm,基体的成分稀释主要发生在此过渡区,并在过渡区出现了局部外延枝晶生长。

关键词 材料;非晶合金;激光立体成形;过渡层

中图分类号 TN249; TG146 文献标识码 A doi: 10.3788/CJL201340.0303005

Structural Characteristics of Laser Solid Forming Zr-Based Bulk Metallic Glass

Zhang Ying¹ Lin Xin¹ Yang Gaolin¹ Hu Qiao¹ Yang Haiou¹ Li Peng²

(1State Key Laboratory of Solidification Processing, Northwest Polytechnical University,)

Xi'an, Shaanxi 710072, China

² Shaanxi Key Laboratory of Friction Technologies, Xi'an, Shaanxi 710072, China

Abstract Single layer and multilayer $Zr_{55}Al_{10}Ni_5Cu_{30}$ bulk metallic glasses are deposited on the commercial pure zirconium substrates by laser solid forming (LSF). The composition and microstructure of the deposits are researched. The results show that the deposits are mainly constituted by amorphous materials. The crystallization degree does not increase remarkably with the increase of deposited layers. The crystallization mainly occurs in the overlapping zone between the adjacent traces and layers of the heat affected zone (HAZ), especially the adjacent layers. The bonding type between deposit and substrate is metallurgy bonding. There is epitaxial growth of dendrites emerging at the thin transition zone which is only 35 μ m, the composition dilution mainly occurs in this transition zone.

Key words materials; metallic glass; laser solid forming; transition zone OCIS codes 160.2750; 140.3380; 140.3390

1 引

言

块体非晶合金(BMG)因其独特的微观结构而 具有普通晶态合金所无法比拟的性能^[1],自问世以 来受到了广泛关注。传统的铜模铸造法在制备非晶 合金过程中存在临界直径的限制,在一定程度上限 制了非晶合金的广泛应用。近年来,人们开始利用 激光快速加热、急冷的特点,一方面在材料表面直接 制备非晶涂层,以充分发挥基体晶体合金和表面非 晶层的综合性能优势^[2~6],另一方面则探索采用激 光焊接或熔覆沉积制备大块体非晶合金,以期突破

作者简介:张 莹(1988—),女,硕士研究生,主要从事激光立体成形方面的研究。E-mail: 13484462271@163.com

导师简介:林 鑫(1973—),男,教授,主要从事凝固理论和激光立体成形方面的研究。

收稿日期: 2012-10-29; 收到修改稿日期: 2012-11-27

基金项目:国家 973 计划(2011CB610402)、国家自然科学基金(50971102)、高等学校博士学科点专项科研基金(20116102110016)和高等学校学科创新引智计划(08040)资助课题。

E-mail: xlin@nwpu.edu.cn(通信联系人)

传统铸造非晶所存在的临界尺寸限制[7~10]。

1969年, Jones^[3]进行了脉冲激光上釉非晶层的 研究。武晓雷等[4]在45#钢表面激光熔覆制备了铁 基非晶Fe70Zr10Ni6Al4Si6B4,最大厚度为0.74mm。 Yue 等^[5]在镁合金表面采用同步送粉方式激光熔覆 制备了约 1.1 mm 厚的 Zr₆₅ Al_{7 5} Ni₁₀ Cu_{17 5} 非晶涂层, 并实现了较好的冶金结合。刘红宾等[6]在镁合金表 面采用预置粉方式激光熔覆 Cu-Zr-Al 非晶复合涂 层,并发现涂层具有较高的耐磨性和耐蚀性。王彦 芳等^[7]在304L不锈钢基体上激光熔覆了 Fe75.5 C7.0 $Si_{3,3}B_{5,5}P_{8,7}$ 非晶涂层,对熔覆层的相组成、组织性能 等进行了较为系统的研究。在制备大块非晶合金方 面,Zheng 等^[8]尝试采用常规的激光立体成形技术 制备 Fe 基非晶合金, 但得到的块体主要成分是晶 态合金。Sun 等^[9,10]则研究了 Zr 基和铜基非晶粉 末激光立体成形过程中沉积层的组织特征,同样发 现沉积层的热影响区晶化非常严重。最近, Yang 等[11]采用激光快速熔凝和激光立体成形技术研究 了 Zr₅₅ Al₁₀ Ni₅ Cu₃₀ 合金的晶化行为,发现激光熔池 的热影响区可以经历一定次数的激光熔凝和热冲击 而不发生晶化,指出了采用激光立体成形技术制备 无尺寸限制的块体非晶合金的可行性。

采用激光立体成形技术制备块体非晶合金,一 方面,若基材本身是晶态合金,则在激光熔覆沉积过 程中,基材组织的外延生长将很有可能对熔覆沉积 层中的晶化行为产生影响,另一方面,若基材成分与 熔覆沉积层不一致,则基材所产生的成分稀释将有 可能使熔覆沉积层的合金成分发生改变而导致非晶 形成能力的降低,进而发生晶化。也就是说,基材的 选取对初始熔覆沉积过程具有重要的影响。尽管以 同质块体非晶合金为基材可以避免成分稀释和基材 外延生长对熔覆沉积层的影响,但是,由于采用传统 方法制备大尺寸的块体非晶合金基材本身就存在较 大困难,所以寻找其他适用于激光立体成形块体非 晶合金的替代基材是非常必要的。基于此,本文针 对玻璃形成能力和热稳定性较好的Zr₅₅Al₁₀Ni₅Cu₃₀ 合金,探索利用Zr₅₅Al₁₀Ni₅Cu₃₀合金的主元素 Zr,以 纯 Zr 板为基材,采用激光立体成形技术制备 Zr55 Al_{lo}Ni₅Cu₃₀非晶合金。在此基础上,分析了沉积层 以及沉积层和基体之间结合区的成分和组织结构, 并对单层和多层熔覆沉积层晶化程度进行了比较, 以期为建立激光立体成形非晶合金的基材选择准则 奠定基础。

2 实验材料及方法

采用纯度为 99.99%的锆板为基体材料,采用氩 气雾化法制备的Zr55 Al10 Ni5 Cu30 非晶粉进行沉积。非 晶粉氧含量(质量分数)经 LECO TC600 氮氧分析仪 测定为2×10-3。采用 300 W 固体 Nd: YAG 脉冲激 光器,在氯气保护手套箱内进行实验。实验中采用 的激光光斑直径为1 mm,脉宽 3 ms,扫描频率为 1 Hz,扫描速度为 0.95 mm/s,电流 100 A,能量 81 J。激光立体成形的基材尺寸为 12 mm× 5 mm×1.8 mm。采用预置粉末法进行激光熔覆沉 积,单层熔覆沉积层的厚度为 0.2 mm,分别成形 1, 2,3,4,7 层。激光立体成形后试样的横截面经切 割、抛光、腐蚀后(腐蚀液配比为 10 mL HNO₃: 10 mL H₂O:1 mL HF),用 Olympus 金相显微镜、 Tescan VEGA 扫描电镜(SEM)观察显微组织,将 试样沉积层表面用 600[#] SiC 砂纸磨去 0.1 mm 后采 用 X'Pert MPD PRO 型 X 射线衍射仪(XRD)进行 熔覆沉积层的相分析。

3 实验结果

图 1 为激光熔覆沉积 1、2、3、4、7 层试样横截面 的光学金相组织。沉积一层时,在熔覆沉积层与基 材的界面处有非常窄的外延生长区,外延生长区的 最大宽度为13.9 µm,远小于沉积层厚度。沉积层 大部分为白色无特征区域,仅在道间存在少量的晶 化特征。道间的晶化区可以明显看出相邻熔覆沉积 道间热影响区的形状,而沉积层底部的热影响区由 于处于基材内部,不明显。另外,基材与沉积层的界 面平直,基材只有少量重熔。当沉积层为两层时,沉 积层中除白色无特征区域外,在沉积层间和沉积道 间皆可看到带状的黑色组织,且层间黑色组织的体 积分数明显更大。此外,第二层熔覆沉积时,可以看 到初始沉积层并没有被完全重熔。进一步对比熔覆 沉积 3、4、7 层的试样组织,可以发现,所有沉积层中 的晶化区形貌均呈带状分布,并且在沉积层间热影 响区中的晶化情况最为严重,不过,随着沉积层数的 增加,沉积层间的晶化并没有呈现显著恶化趋势。 对沉积7层试样进行分析,发现熔覆沉积7层后,沉 积层的非晶体积分数仍然保持在较高的水平,沉积 层和基材的过渡层最大厚度仅为35 µm,最大沉积 层厚度为1.22 mm。

为了进一步对基材和沉积层界面处进行分析, 图 2(a)给出了熔覆沉积一层试样的横截面 SEM 形 貌。可以看到,沉积层大部分呈现为无组织区域,仅 在界面处存在从基材以枝晶形态向沉积层内部延伸 的外延枝晶生长区,沉积层和基材为冶金结合。这 种结合可以保证在多层沉积时,对基材进行有效的 传热,减小热累积效应,以使沉积层得到高的冷却速 率,避免晶化。这对于沉积层结合性能及力学性能 的提高都是非常有利的。对图 2(a)中4 个区域(区 域1 为沉积层,区域2 和区域3 为过渡层,区域4 为 基材)进行能谱面扫描,得到的各元素的原子百分比 如表1 所示。由表1 的数据可以看到,基材成分是 纯锆,沉积层成分为 Zr₅₅ Al₁₀Ni₅Cu₃₀ 非晶合金,过渡 层中 2 区和 3 区的成分差别不大,而且成分都介于 纯锆和沉积层之间。图 2(b)是对沉积层和基材界 面区域进行 Zr 和 Cu 成分的能谱线扫描的结果。 从基材到沉积层 Zr 和 Cu 的含量呈现连续渐变过 渡。图 2(c)为界面区域较大范围的 Zr 元素能谱线 扫描图。可见,Zr 在基材和沉积层中的分布是均匀 的,仅在过渡区有一个很窄的渐变。总体来说,沉积 层的成分是均匀稳定的,基材的成分稀释仅限于很 窄的过渡层。



图 1 沉积(a) 1、(b) 2、(c) 3、(d) 4、(e) 7 层试样横截面的光学金相组织 Fig. 1 Microstructures of the deposits with (a) 1, (b) 2, (c) 3, (d) 4, (e) 7 layers



图 2 沉积一层试样 SEM 形貌及线扫描图谱。(a)SEM 形貌;(b)过渡区的线扫描图谱; (c)大尺寸过渡区的线扫描图谱

Fig. 2 SEM image of sample with one deposited layer and the line scanning image of the transition zone. (a) SEM image;(b) line scanning image of the transition zone; (c) large size image of the line scanning image of the transition zone

对沉积粉末和沉积 7 层试样的沉积层进行 XRD 分析,结果如图 3 所示。粉末和沉积层的衍射曲线都 由弥散峰和少量的 Al₅ Ni₃ Zr₂ 晶化峰组成,表明粉末

和沉积层的主要组成为非晶,另有少量的 Al₅Ni₃Zr₂ 晶化相。进一步分析发现,粉末和沉积层中非晶的体 积分数分别为 93.18%和 80.5%。



表 1 各元素原子百分比 Table 1 Atomic percentage of the elements





4 讨 论

4.1 沉积层的晶化行为

在激光立体成形块体非晶过程中,激光多层熔 覆沉积行为会导致随后的激光沉积过程影响已沉积 层的晶化行为。由于熔池温度在熔点 (T_m) 以上,所 以需要重点考虑后一熔覆沉积过程中熔池热影响区 对已沉积层晶化晶粒和非晶部分晶化行为的影响。 考虑热影响区中局域温度介于玻璃转变温度(Tg) 和熔点 T_m之间的区域,若已沉积层中此区域存在 晶化晶粒,则在随后的熔覆沉积过程中晶粒将会发 生长大,同时,已沉积层中此区域非晶部分也有可能 会发生结构弛豫,甚至晶化。也就是说,沉积层中的 晶化主要是在随后的熔覆沉积过程中热影响区的热 冲击作用下造成的。因此,可以将在随后的熔覆沉 积过程中已沉积层中热影响区所受到的热冲击称为 有效热冲击[11]。从图1可以看出,沉积层厚度远大 于热影响区的尺寸,因此,在已沉积层中的大部分区 域只经历一次有效热冲击,只有在相邻两沉积道的 搭接区和相邻两沉积层的界面附近才会经历多次有 效热冲击。实验中,考虑到熔覆层沉积的逐步稳定 过程,有效热冲击次数最多为3次。因为热影响区 比较窄小,经历3次有效热冲击后,随着沉积层的增 加,原晶化带的温度将始终低于 Tg,非晶在玻璃转 变温度 10 K 以下保温 24 h 才会出现显著晶化^[12], 而且在玻璃转变温度附近晶化速度随着温度的降低 迅速减少。所以在毫秒量级的脉冲激光加工过程 中, T_g 以下温度产生的晶化可以忽略不计。因此, 晶化情况不会进一步恶化。最近,刘伟伟等^[13]研究 发现, Zr_{55} Al₁₀Ni₅Cu₃₀非晶合金可经历4次激光熔 凝而不发生晶化,而本实验中 Zr_{55} Al₁₀Ni₅Cu₃₀非晶 合金沉积层经历不超过3次热冲击即已发生晶化, 这可能是由于 Zr_{55} Al₁₀Ni₅Cu₃₀非晶粉中过高的氧含 量引起的。由于锆基非晶合金形成对氧含量很敏 感,氧含量直接影响锆基非晶合金的玻璃形成能力, 在制备Zr-Ti-Cu-Ni-Al块体非晶合金时,通常认为 氧含量应低于 $2.5 \times 10^{-6[14]}$,而实验中使用的非晶 粉末的氧含量高达 2×10^{-3} 。

4.2 沉积层间与道间晶化差异

由上述分析知,在激光立体成形块体非晶过程 中,主要的晶化区域为相邻两沉积道的搭接区和相 邻两沉积层的界面附近。

在激光熔凝过程中,熔池和热影响区的温度会 先升高再降低。峰值温度高于熔点的区域是熔池, 如图 4(a)所示 T_m 以内区域;T_g 以外的区域峰值温 度小于玻璃转变温度,为热稳定区;峰值温度在熔点 和玻璃转变温度之间的区域则为热影响区,如 图 4(a)中T_g 和 T_m 之间的区域。为了研究热影响 区不同位置的升降温速度的关系,用 Comsol 软件 对单点熔凝过程中熔池和热影响区的温度分布进行 模拟。根据傅里叶导热微分方程得到

 $\rho C_P \partial T / \partial t - \nabla \cdot (k \nabla T) = Q,$ (1) 式中 ρ 为密度,文中 Zr₅₅ Al₁₀ Ni₅ Cu₃₀ 密度为 6.578× 10³ kg/m³; C_P 为常压热容,332 J/(kg·K); Q 为热源, T 为温度; k 是热传导系数。从 Yamasaki^[15] 对 Zr₅₅ Al₁₀ Ni₅ Cu₃₀ 热传导系数的研究中的数据进行拟合得 到 k 与温度的关系为

 $k = 3.5 - 0.00373T + 0.0000299T^2$. (2) 高温时的热传导系数是由(2)式外推得到的,此时热 传导系数会非常大,这在一定程度上体现了对流对 热传导的影响。图 4(a)是和熔覆激光工艺相同的 熔凝试验的温度场分布。熔凝和熔覆的温度场会有 些差异,但是不同位置的变化趋势是一致的。激光 沉积过程中产生的晶化主要是在热影响区产生的, 热影响区的不同位置晶化情况有所不同。为了对比 位置对晶化的影响,选择熔池底部和熔池侧边最高 温度相同的点,对比熔凝过程中的不同位置的升降 温曲线。如图 4(b)所示, α 和 β 分别为熔池底部和 侧面峰值温度为熔点 1107 K 区域的升降温曲线。 从曲线中可以看出,试样表面处重熔区的侧边冷却 速度大于底部。因为非晶晶化是动力学过程,所以 结晶度会随着冷速的增大而减小。如图1所示,沉 积层道间的搭接区和层间的界面附近均出现了晶 化,且层间的晶化明显大于道间。



- 图 4 单点熔凝 Zr₅₅ Al₁₀ Ni₅ Cu₃₀ 块体非晶合金的温度分 布模拟曲线。试样厚 1.5 mm,宽 3 mm,图中所示 为试样上半部分的温度分布。(a)脉冲为 3 ms 时 激光单点熔凝试样温度分布图;(b)图(a)中所示两 点处的升降温曲线
- Fig. 4 Simulation result of the temperature distribution of the $Zr_{55} Al_{10} Ni_5 Cu_{30}$ BMGs with a single pulsed laser irradiation. The substrate is 1.5 mm thick, 3 mm wide and just the top half is shown in the figure. (a) Temperature distribution at 3 ms after irradiation; (b) temperature cruves at two points shown in (a)

4.3 过渡层以及溶质稀释作用

如图1中沉积2层试样光学金相组织图所示,由 于文中每次重熔深度小于单次沉积厚度,所以过渡层 一般只对第一层沉积层有较为明显的影响,而对随后 的沉积过程影响不大。同时可以看到,第一层的过渡 层很窄小,如图2所示。这是由于非晶的粘度远大于 常规金属[16],而对于液态金属来说,粘度越大,对流 和扩散强度越小。同时,熔覆沉积第一层时基体本身 的冷却作用较强,冷速较快,激光加工的熔池存在时 间非常短,由单点激光熔凝的温度场模拟可知,熔凝 区域从开始加热到完全冷却到 T_a 以下,只需要3.3× 10⁻⁵ s,外延生长并没有充足的时间进行。另外还可 能的原因是,纯锆基材本身的熔点很高,达2125 K,而 Zr55 Al10 Ni5 Cu30 非晶合金的熔点只有 1107 K^[11],当温 度在非晶熔点和纯锆的熔点之间时,固态的纯锆基材 仅向熔融态的非晶合金溶解一小部分;另外,即使激 光作用下瞬时高温使一部分基材发生重熔,但是,因 为纯锆的熔点高,且达到这种高温的时间很短,所以 重熔的基材很少。这些因素同时也减小了纯锆基材 对熔覆层的成分稀释效应,进而形成了窄小的过渡 区。在过渡区还可以看到局部的密集外延枝晶生长, 这是由于纯锆的稀释作用,导致过渡区局域合金成分 偏离了 Zr₅₅ Al₁₀ Ni₅ Cu₃₀ 合金成分,晶化能力加强,导 致熔池底部发生自冷态基材的外延枝晶生长。

综上所述,采用纯锆作为基材对 Zr₅₅ Al₁₀ Ni₅ Cu₃₀ 合 金激光熔覆沉积层的影响只限于第一层中非常窄小的 过渡层内,且沉积层和基材是冶金结合,因此,激光立 体成形 Zr₅₅ Al₁₀ Ni₅ Cu₃₀ 块体非晶合金过程中可以用纯 锆代替非晶合金做为基材。

5 结 论

1)采用激光立体成形制备了 Zr₅₅ Al₁₀ Ni₅Cu₃₀ 块体非晶合金,其沉积层主要由非晶构成,7 层的沉 积层中非晶体积分数仍然可达到 80%以上。

2) 沉积层的晶化主要存在于激光熔池的热影 响区。相比相邻两沉积道搭接部分热影响区的晶化 情况,相邻两沉积层界面附近热影响区的晶化情况 更为严重,不过热影响区的晶化情况并不会随着熔 覆沉积层数的增加而进一步恶化。

3) 在纯 Zr 基材上激光立体成形 Zr₅₅ Al₁₀ Ni₅Cu₃₀ 块体非晶合金时,基材和沉积层的过渡层最大厚度仅 为 35 μm,呈现始于基材的外延枝晶生长。过渡层对 沉积层的晶化几乎没有影响,沉积层和纯锆基材是冶 金结合。激光立体成形过程中完全可以用纯锆代替 非晶合金板做基材。

参考文献

1 Sun Jianfei, Chen Deming, Shen Jun *et al.*. Preparation and mechanical properties of Zr_{41.2}Ti_{13.8}Cu_{12.5}Ni₁₀Be_{22.5} bulk amorphous[J]. *J. Solid Rocket Technology*, 2002, **25**(4): 56~ 58

孙剑飞,陈德明,沈 军等.Zr基大块非晶合金的制备及力学性能[J].固体火箭技术,2002,25(4):56~58

- 2 Li Gang. Laser Cladding and Laser-Induced Self-Propagating Synthesis of Zr-Based Amorphous Alloys [D]. Dalian: Dalian University of Technology, 2003
 李 刚. Zr 基非晶合金激光熔覆与诱导自蔓延合成[D]. 大连: 大连理工大学, 2003
- 3 H. Jones. Observations on a structural transition in aluminium alloys hardened by rapid solidification[J]. *Materials Science and Engineering*, 1969, **5**(1): 1~18
- 4 Wu Xiaolei, Hong Youshi. Thick amorphous coating of Fe-based alloy by laser clad[J]. *Transactions of Metal Heat Treatment*, 2001, **22**(1): 51~54

武晓雷,洪友士.激光熔覆铁基大厚度非晶合金表层的研究[J]. 材料热处理学报,2001,22(1):51~54

5 T. M. Yue, Y. P. Su, H. O. Yang. Laser cladding of Zr_{65} Al_{7.5} Ni₁₀ Cu_{17.5} amorphous alloy on magnesium [J]. *Mater*. Lett., 2007, **61**(1): 209~212

- 6 Liu Hongbin, Wang Cunshan, Gao Yali *et al.*. Laser cladding amorphous composite coating of Cu-Zr-Al on magnesium alloy surface[J]. *Chinese J. Lasers*, 2006, **33**(5): 709~713 刘红宾, 王存山,高亚丽等. 镁合金表面激光熔覆 Cu-Zr-Al 非 晶复合涂层[J]. 中国激光, 2006, **33**(5): 709~713
- 7 Wang Yanfang, Li Li, Lu Qinglong et al.. Laser cladding Febased amorphous coatings on stainless substrate[J]. Chinese J. Laser, 2011, 38(6): 0603017

王彦芳,栗 荔,鲁青龙等.不锈钢表面激光熔覆铁基非晶涂层 研究[J].中国激光,2011,**38**(6):0603017

- 8 B. Zheng, Y. Zhou, J. E. Smugeresky et al.. Processing and behavior of Fe-based metallic glass components via laserengineered net shaping [J]. Metallurgical and Materials Transactions A, 2009, 40(5): 1235~1245
- 9 H. Sun, K. M. Flores. Microstructural analysis of a laserprocessed Zr-based bulk metallic glass [J]. Metallurgical and Materials Transactions A, 2010, 41(7): 1752~1757
- 10 H. Sun, K. M. Flores. Laser deposition of a Cu-based metallic glass powder on a Zr-based glass substrate [J]. J. Materials Research, 2008, 23(10): 2692~2703
- 11 Gaolin Yang, Xin Lin, Fencheng Liu et al.. Laser solid forming Zr-based bulk metallic glass [J]. Intermetallics, 2012,

22: 110~115

- 12 Rex C. Y. Tam, C. H. Shek. Relaxation and crystallization of Zr_{41.2} Ti_{13.8} Cu_{12.5} Ni₁₀ Be_{22.5} bulk amorphous alloys[J]. *Materials Science and Engineering A*, 2004, **364**(1-2): 198~201
- 13 Liu Weiwei, Lin Xin, Yang Gaolin *et al.*. Influence of glass forming ability of alloy on crystallization in heat-affected zone by laser remelting Zr based bulk metallic glasses [J]. *Chinese J. Lasers*, 2010, **37**(11): 2931~2936 刘伟伟,林 鑫,杨高林 等. 合金的玻璃形成能力对激光重熔

Zr 基非晶热影响区晶化的影响[J]. 中国激光,2010,37(11): 2931~2936

- 14 X. H. Lin, W. L. Johnson, W. K. Rhim. Effect of oxygen impurity on crystallization of an undercooled bulk glass forming Zr-Ti-Cu-Ni-Al alloy [J]. Mater. Trans., 1997, 38 (5): 473~477
- 15 M. Yamasaki, S. Kagao, Y. Kawamura. Thermal diffusivity and conductivity of Zr₅₅ Al₁₀ Ni₅Cu₃₀ bulk[J]. Scripta Materialia, 2005, 53(1): 63~67
- 16 A. Masuhr, T. A. Waniuk, W. L. Johnson. Time scales for viscous flow, atomic transport, and crystallization in the liquid and supercooled liquid states of Zr_{41.2} Til_{3.8}Cu_{12.5}Ni_{10.0}Be_{22.5}[J]. *Phys. Rev. Lett.*, 1999, **82**(11): 2290~2293

栏目编辑:韩 峰